

第1回放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究事業 中間評価検討会

日 時：令和元年11月25日（月）

15：00～17：00

場 所：経済産業省別館2階235各省庁共用会議室

議 事 次 第

開会

1. 研究開発評価に係る委員会等の公開について
2. 評価の方法等について
3. 放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究事業の概要について
4. 今後の評価の進め方について（コメント依頼）

閉会

配 布 資 料

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 資料1 | 中間評価検討会 委員名簿 |
| 資料2 | 研究開発評価に係る委員会等の公開について |
| 資料3 | 経済産業省における研究開発評価について |
| 資料4 | 評価方法（案） |
| 資料5－1 | ガラス固化技術の基盤整備 概要 |
| 資料5－2 | 低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討 概要 |
| 資料6－1 | ガラス固化技術の基盤整備 評価用資料 |
| 資料6－2 | 低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討 評価用資料 |
| 資料7 | 技術評価結果報告書の構成（案） |
| 資料8－1 | 評価コメント票（ガラス固化技術の基盤整備） |
| 資料8－2 | 評価コメント票（低レベル放射性廃棄物の除染方法の検討） |
| 質問票 | |
| 参考資料1 | 経済産業省技術評価指針 |
| 参考資料2 | 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準 |
| 参考資料3 | 次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業 中間評価報告書 |